

令和8年1月14日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

第1回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第1回次世代リソグラフィ技術研究会の定例会につきまして、ご案内をさせていただきます。今回もオンライン定例会になりますので、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたく、法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。

具

敬

記

- 開催日時： 令和8年2月10日（火） 定例会：13:00 - 15:50
- 開催場所： オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）
- 参加費： 会員無料
- プログラム：「MNC + EUV-FEL WS + NANOTS 特集」

13:00～13:05	『開会の挨拶』 東京科学大学 宮本 恭幸氏
13:05～13:35	『MNC2025 概要報告』 兵庫県立大学 原田 哲男氏
13:35～14:05	『Characterization of a new field emission cathode with both self-heating and compensation operation in space limited current region』 静岡大学 根尾 陽一郎氏
14:05～14:35	『超音波ボイド検査における欠陥深さ特定技術開発』 キオクシア(株) 高柳 光氏
14:35～14:50	休憩

14:50～15:20	『ウエハ裏面研削工程におけるシュリーレン画像を用いた欠陥抽出モデルの構築』 キオクシア(株) 片岡 岳氏
15:20～15:50	『10th EUV-FEL Workshop 概要報告』 高エネルギー加速器研究機構 河田 洋氏

以上

追記：・録画や録音は禁止させていただきます。

・発表者以外はミュートをお願いいたします。

・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。

#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると

#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願いいたします。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ）好美

TEL（携帯）：090-5403-1147

E-mail：ngl@jsap.or.jp